

高分子・ソフトマテリアル等の材料分野での活用が期待されます

AFM周波数シフト像、位相シフト像を求める機能

- 試料形状データからAFM周波数シフト像、位相シフト像を求めます
- 探針一試料間のフォースカーブにおいて、ヒステリシスを考慮します
- 粘弾性接触力学が、探針一試料間の相互作用に適用されます
- 探針が試料表面から離れているときは、van der Waals力が仮定されます
- 探針が試料表面に接触しているときは、JKR(Johnson, Kendall, and Roberts)モデルが仮定されます
- 探針一試料表面間の接触・離脱の状態遷移は確率モデルが適用されます

周波数シフト、位相シフトから物性値を逆算する機能(逆問題)

- 周波数シフト、位相シフトの観測値から、試料表面のヤング率、表面張力、試料表面の基板からの高さを求めることができます
- 物性値パラメータを逆算する際、最適なパラメータの組を全局的に求めるglobal modeと、局所的な最適解を求めるlocal modeの、二種類のモードが用意されています

AFM周波数シフト像、位相シフト像を求める機能

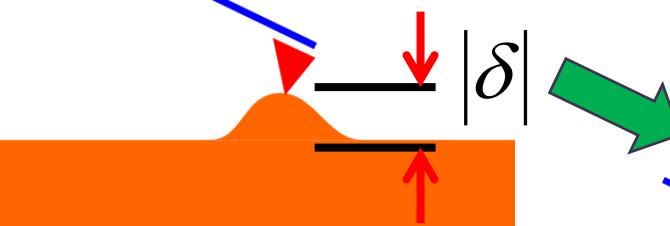
AFM(原子間力顕微鏡)における、探針一試料間の粘弾性接触

ファンデルワールス
相互作用

JKR(Johnson, Kendall, and
Roberts)モデル

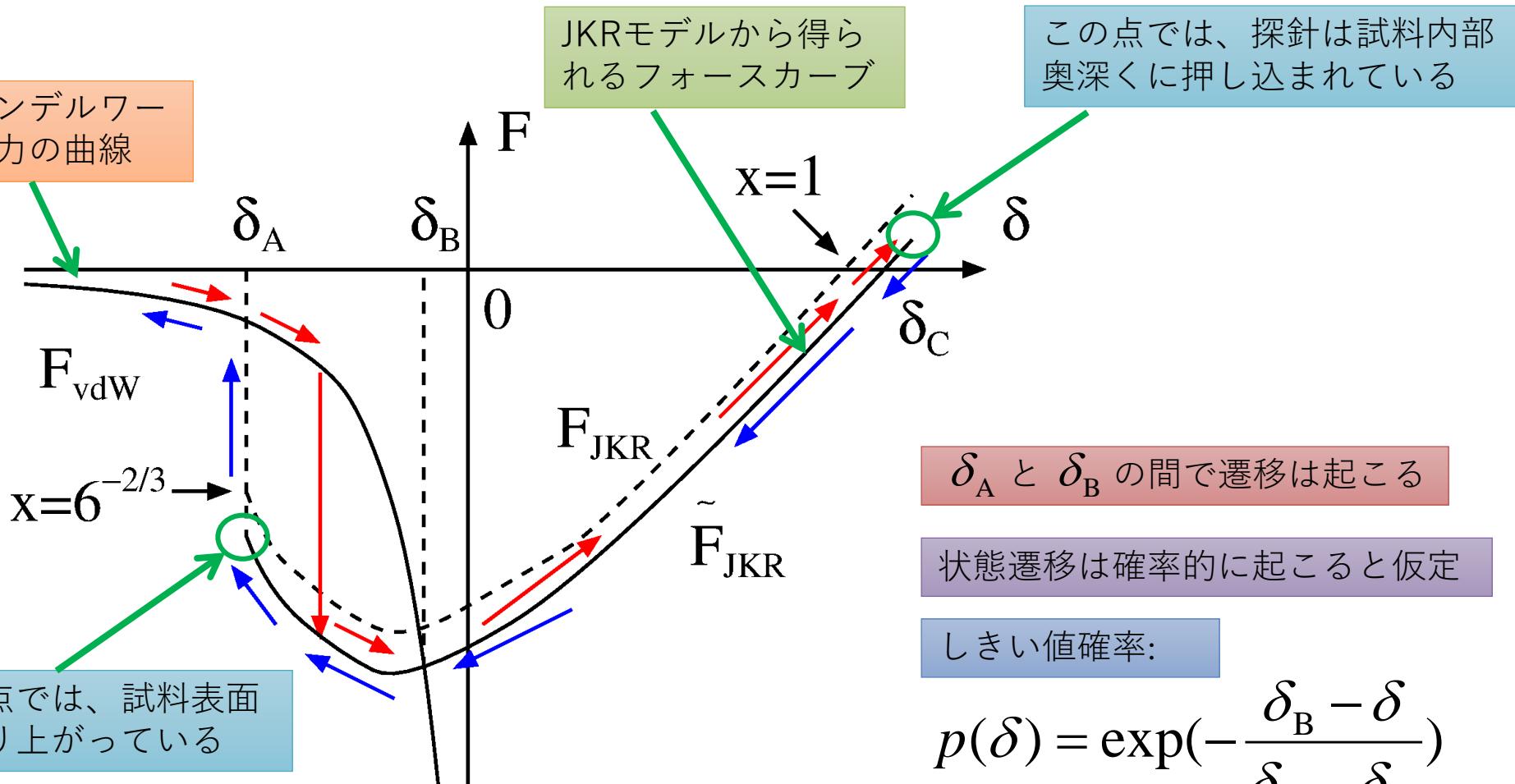
探針と試料を弾性体と見なし、探針
と試料の接触において、凝着力の効
果を考慮する

探針が試料に接触
していないときは、
探針一試料間で
ファンデルワール
ス力が働くと仮定



探針が試料に接触す
る瞬間、試料表面は
盛り上がる

探針が試料に接触
しているときは、
JKRモデルを仮定

ファンデルワ
ルス力の曲線

→ : 探針が試料表面に接近するプロセス

→ : 探針が試料表面から遠ざかるプロセス

 δ_A と δ_B の間で遷移は起こる

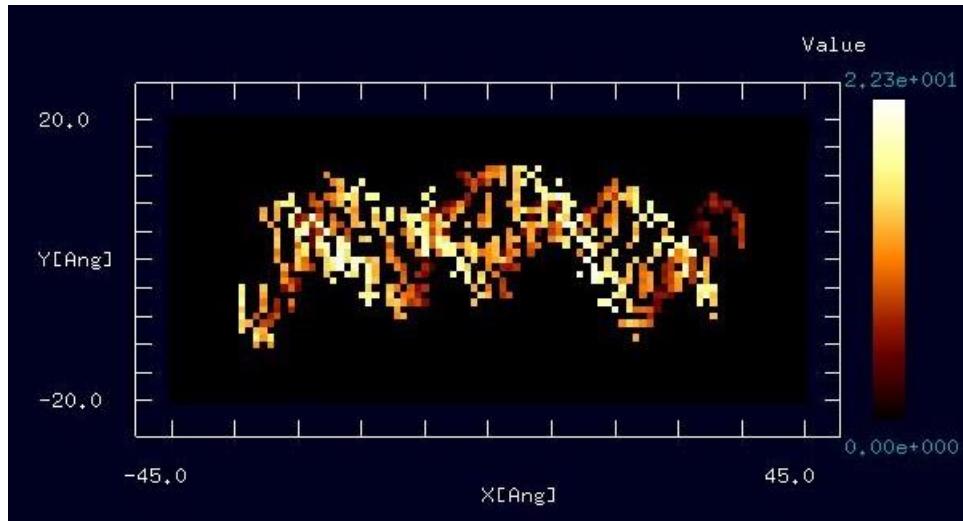
状態遷移は確率的に起こると仮定

しきい値確率:

$$p(\delta) = \exp\left(-\frac{\delta_B - \delta}{\delta_B - \delta_A}\right)$$

シミュレーション例

DNA分子

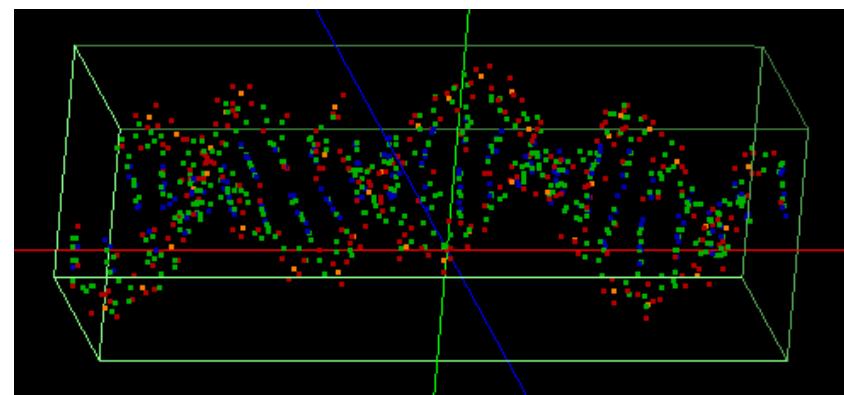


カンチレバーの振動:
周波数: 20.0[kHz]
振幅: 30.0[nm]

試料:
ヤング率: 76.5[GPa]
ポアソン比: 0.22
ハーマーカー定数: 5.0e-20[J]
表面張力: 0.4[N/m]
粘性抵抗: 10.0[Pa s]

流体:
動粘性係数: 0.25e-6[m^2/s]
密度: 200.0[kg/m^3]

カンチレバー:
密度: 2200.0 [kg/m^3]
ヤング率: 6000.0[GPa]
ポアソン比: 0.22
長さ、幅、深さ:
400.0, 50.0, and 4.0[μm]
ばね定数: 75.0[N/m]
探針のハーマーカー定数: 5.0e-20[J]



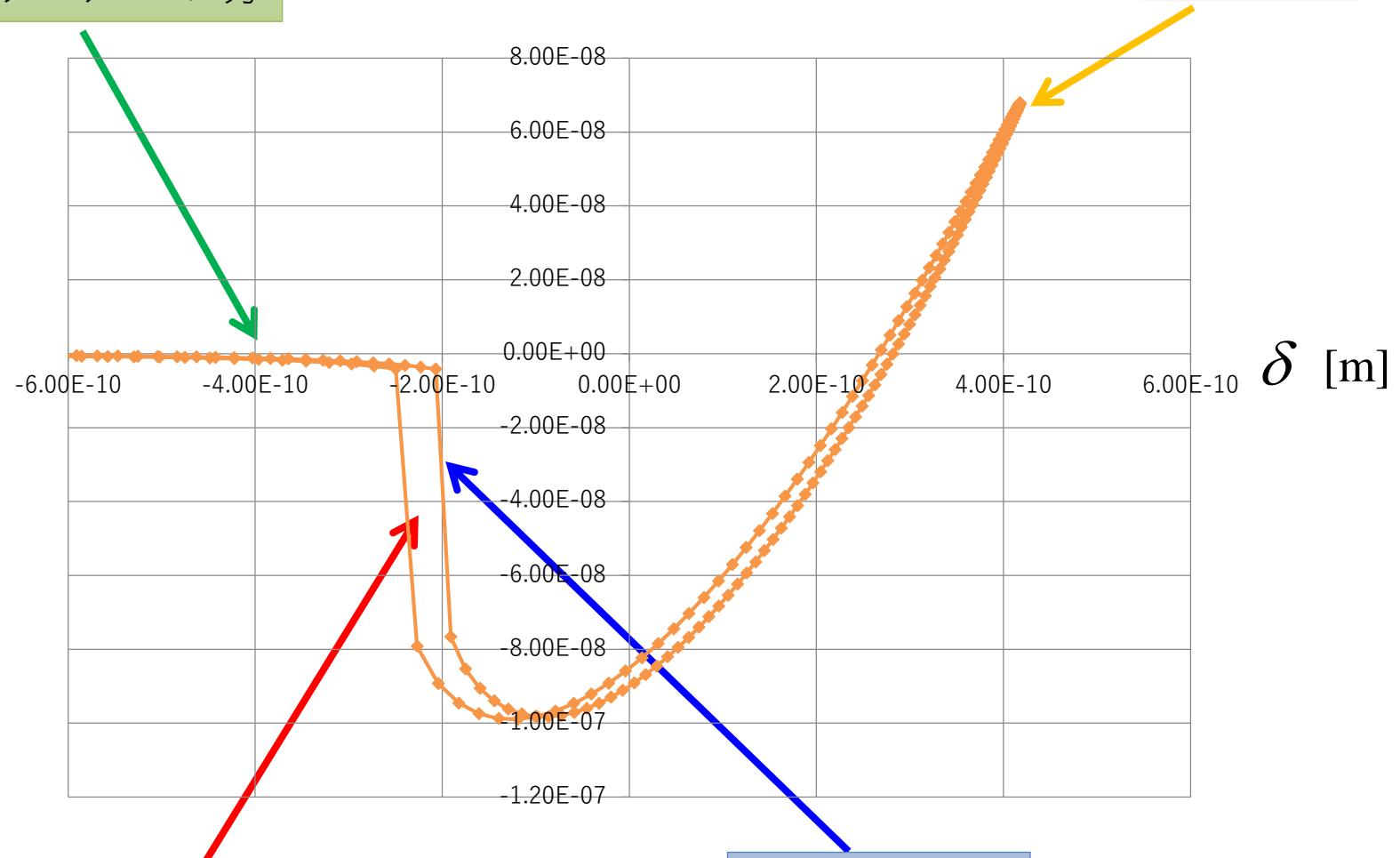
DNAの分子構造図

実際のシミュレーションでのフォースカーブ

ファンデルワールス力

F [N]

JKRモデル



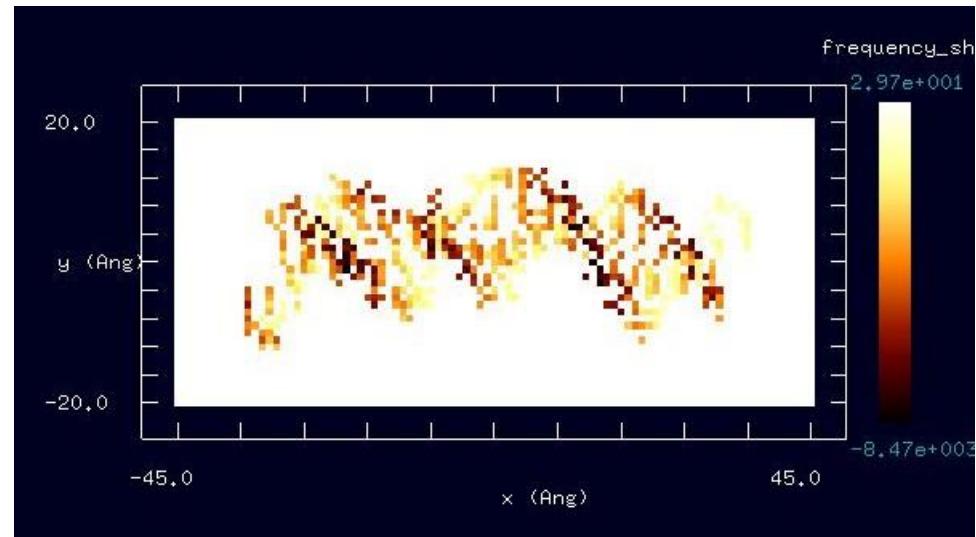
ヒステリシスが生じている

確率的状態遷移

液中環境下でのシミュレーション

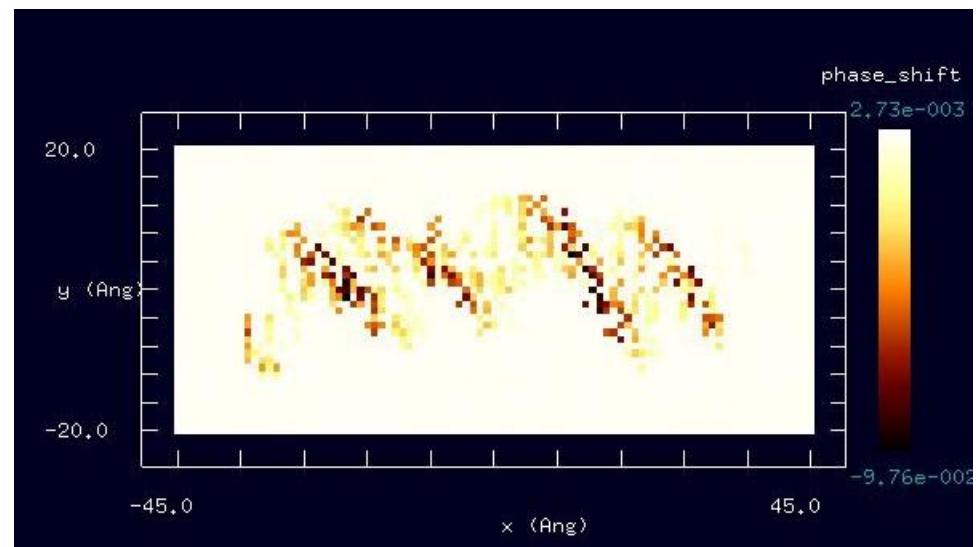
周波数シフト

最大値: 0.0297[kHz]
最小値: -8.47[kHz]



位相シフト

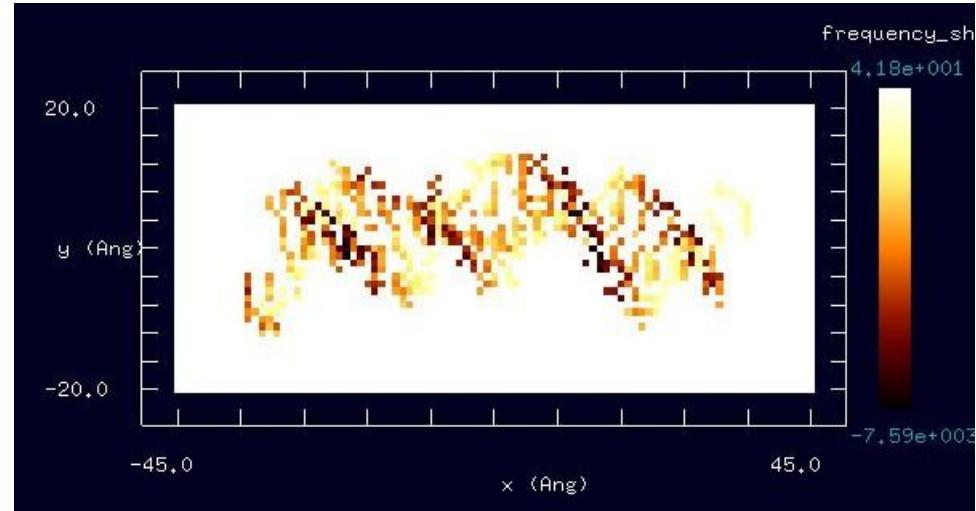
最大値: 2.73e-3[radian]
最小値: -9.76e-2[radian]



真空中でのシミュレーション

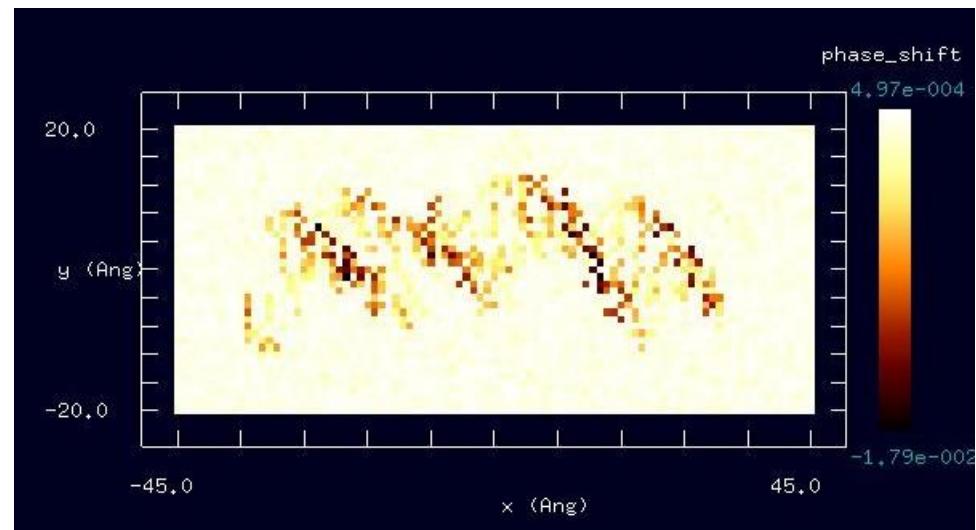
周波数シフト

最大値: 0.0418[kHz]
最小値: -7.59[kHz]



位相シフト

最大値: 4.97e-4[radian]
最小値: -1.79e-2[radian]



周波数シフト、位相シフトから物性値を逆算する機能(逆問題)

周波数シフト、位相シフトのずれ関数

$$f = \sqrt{\left(\frac{\Delta\nu - \Delta\nu_{\text{obs}}}{\omega_0/(2\pi)}\right)^2 + \left(\frac{\Phi - \Phi_{\text{obs}}}{\pi}\right)^2}$$

$\Delta\nu$: シミュレーション計算で得た周波数シフト

$\Delta\nu_{\text{obs}}$: 観測値として得られた周波数シフト

ω_0 : カンチレバーの共鳴振動周波数

Φ : シミュレーション計算で得た位相シフト

Φ_{obs} : 観測値として得られた位相シフト

逆問題を解くには、以下の二つのプロセスを組み合わせる。

(1)global_mode

表面張力、ヤング率、高さの中から2種類のパラメータを選び、二つのパラメータに対して、ずれ関数の値の分布を求める。この分布図から、ずれ関数の値を最小にするパラメータの値を求める。

(2)local_mode

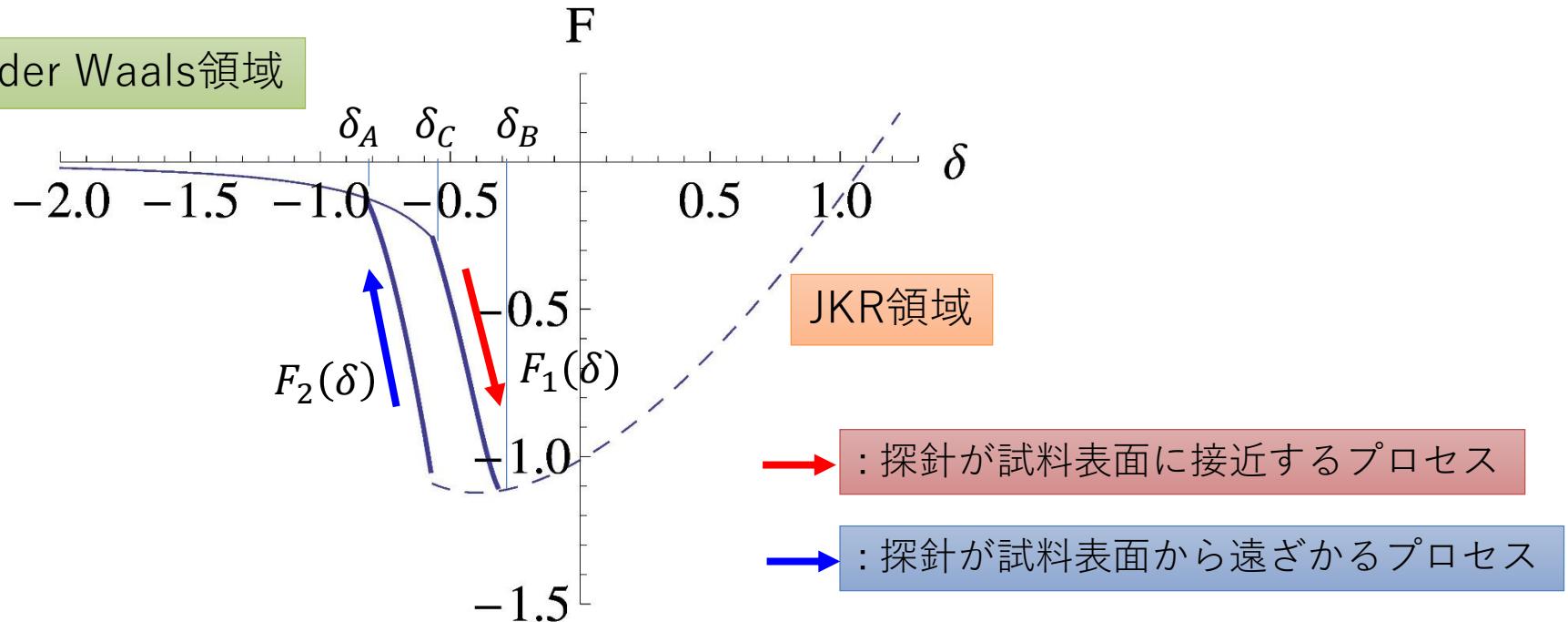
上の(1)のプロセスで求めたパラメータ値を初期値として、より正確な極小値を与えるパラメータ値を、局所的に探索する。

van der Waals力とJKRモデル間の遷移



フォースカーブにヒステリシスが生じる

van der Waals領域



δ_A : 試料表面が最も盛り上がって探針に接触する位置

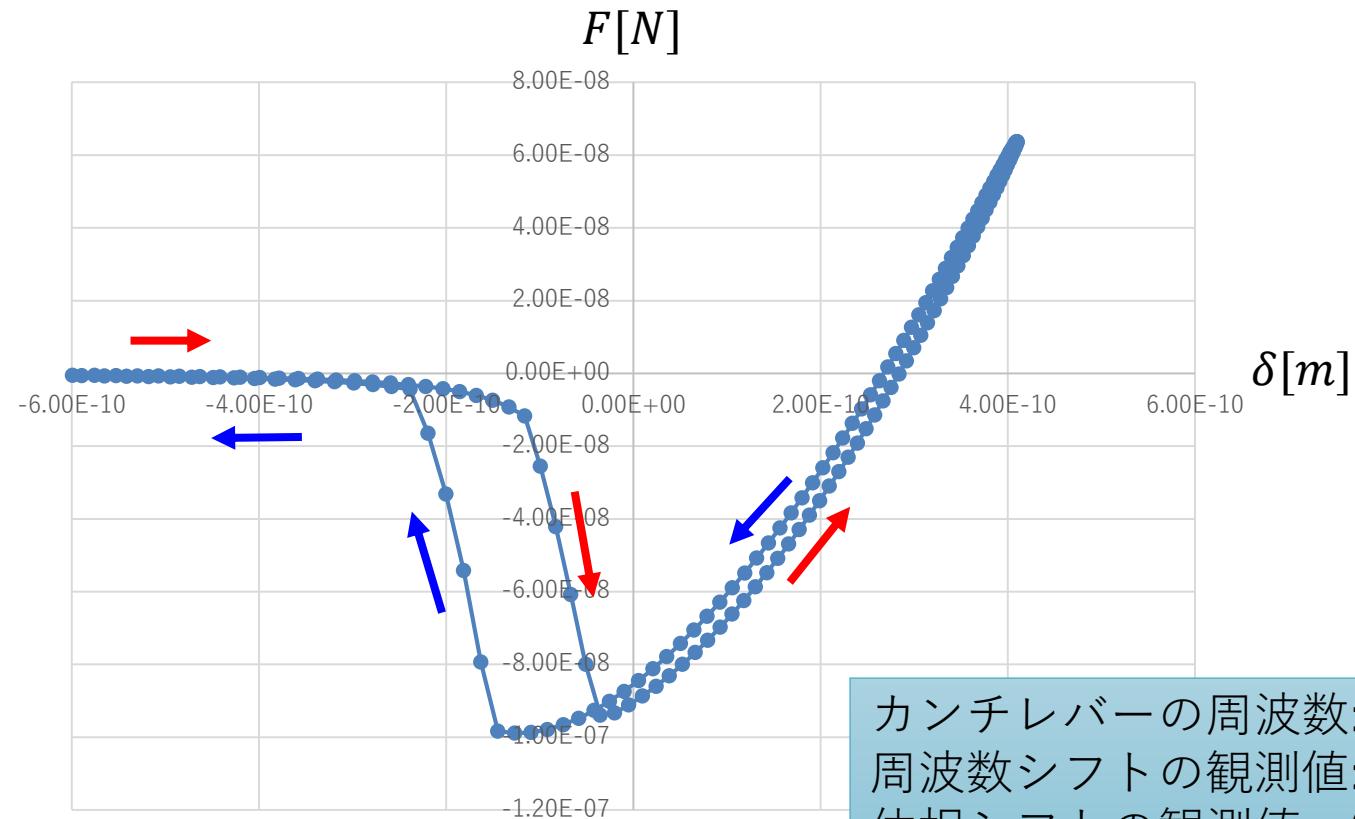
δ_B : van der Waals力とJKR力が交差する点

δ_C : δ_A と δ_B の中点

$F_1(\delta)$: δ_C と δ_B の間での、 van der Waals力からJKR力への遷移

$F_2(\delta)$: δ_A と δ_C の間での、 van der Waals力からJKR力への遷移

実際の数値計算でのフォースカーブ



→ : 探針が試料表面に接近するプロセス

→ : 探針が試料表面から遠ざかるプロセス

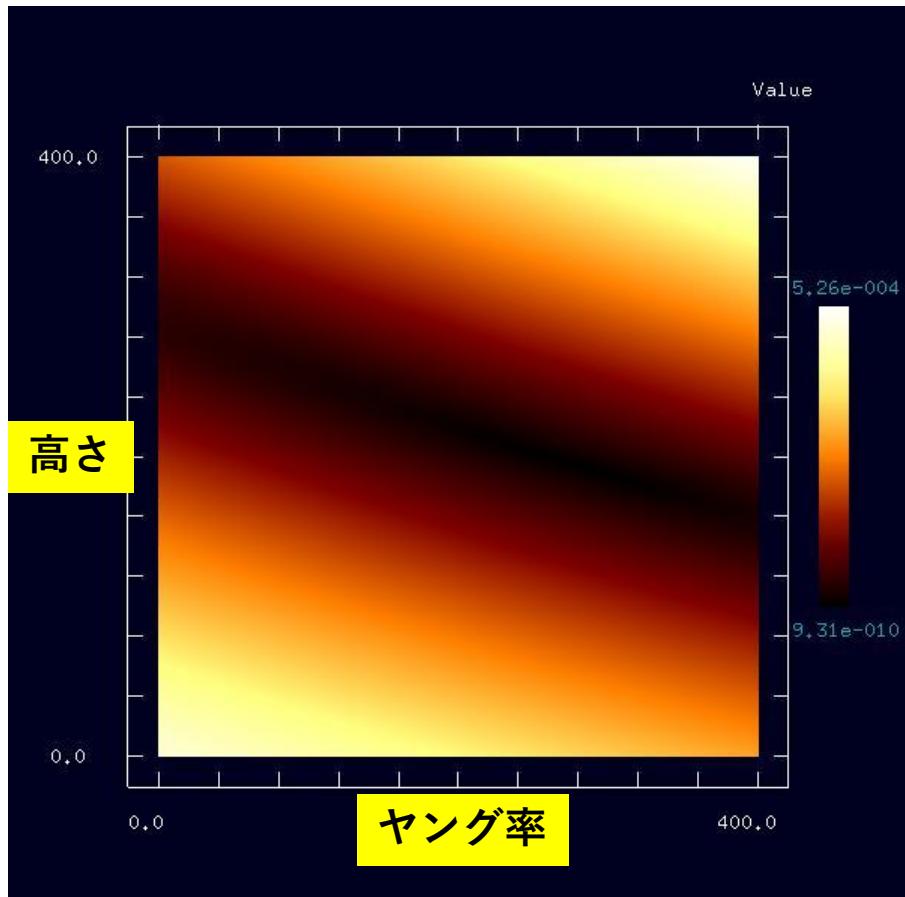
(1)ヤング率と高さの2種類のパラメータによるずれ関数値の分布

カンチレバーの振動の1周期を2048分割した場合

ずれ関数を最小にするパラメータの組は、

ヤング率 : 76.5[Gpa]

高さ : 0.0[nm]



ヤング率と高さのパラメータ平面上に、
ずれ関数をプロットしたグラフ
ヤング率 : 70.0~80.0[GPa]
高さ : -0.05~0.05[nm]

ずれ関数値の最も小さい値を与えるパラ
メータ値の組み合わせが求める解

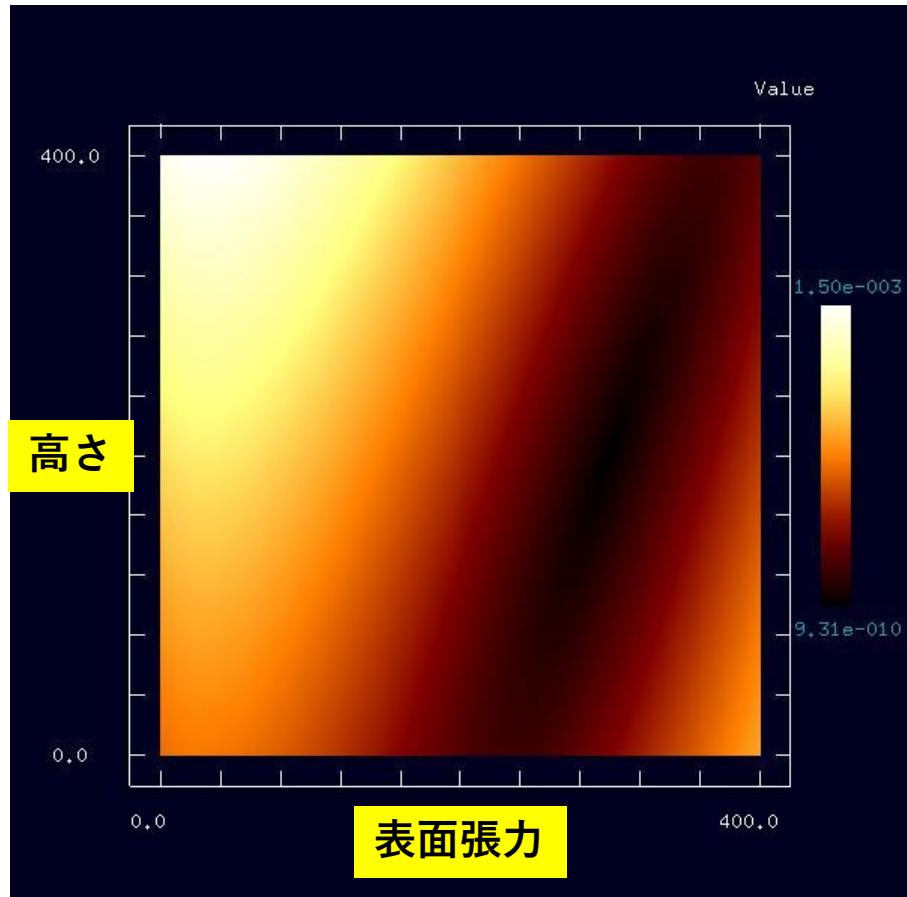
(2)表面張力と高さの2種類のパラメータによるずれ関数値の分布

カンチレバーの振動の1周期を2048分割した場合

ずれ関数を最小にするパラメータの組は、

表面張力 : 0.4[N/m]

高さ : 0.0[nm]



表面張力と高さのパラメータ平面上に、
ずれ関数をプロットしたグラフ
表面張力 : 0.1~0.5[N/m]
高さ : -0.05~0.05[nm]

ずれ関数値の最も小さい値を与えるパラ
メータ値の組み合わせが求める解

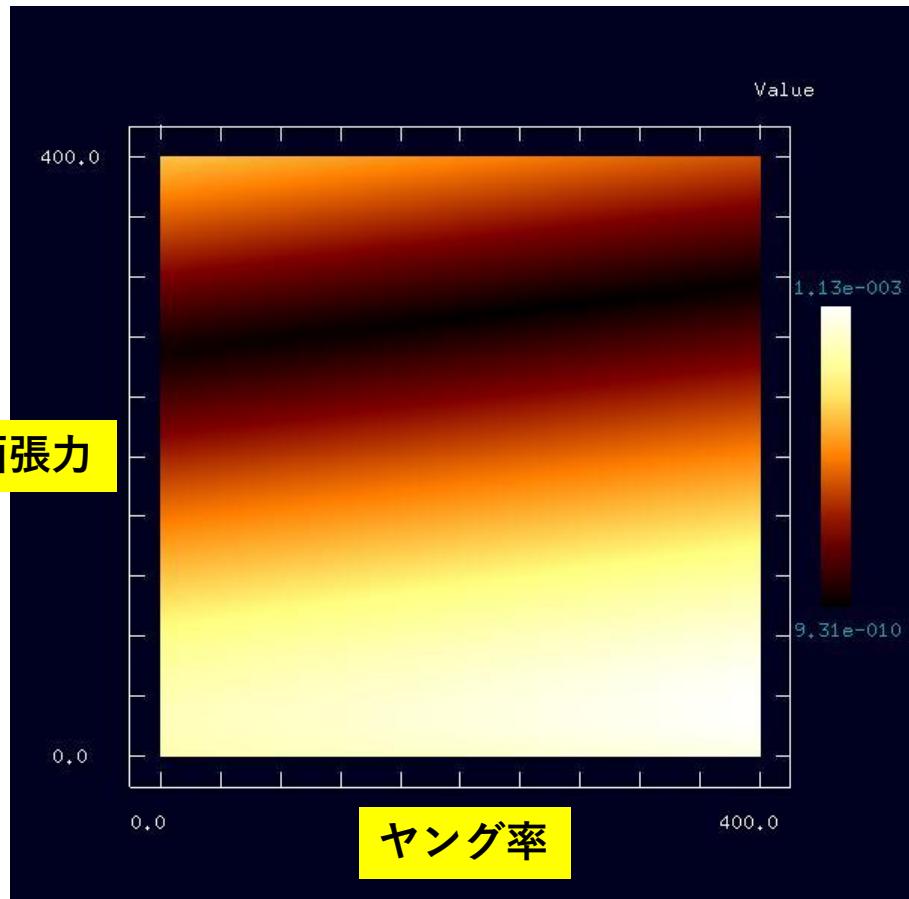
(3)表面張力とヤング率の2種類のパラメータによるずれ関数値の分布

カンチレバーの振動の1周期を2048分割した場合

ずれ関数を最小にするパラメータの組は、

表面張力 : 0.4[N/m]

ヤング率 : 76.5[Gpa]



表面張力

ヤング率

表面張力とヤング率のパラメータ平面上に、
ずれ関数をプロットしたグラフ
表面張力 : 0.1~0.5[N/m]
ヤング率 : 70.0~80.0[GPa]

ずれ関数値の最も小さい値を与えるパ
ラメータ値の組み合わせが求める解